⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-259541

⑤Int. Cl. ⁴ H 01 L 21/60 識別記号 301

庁内整理番号 F-6918-5F

❸公開 平成1年(1989)10月17日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

会発明の名称 複合ポンデイングワイヤの製造方法

> 20特 顧 昭63-88426 223出 頤 昭63(1988) 4月11日

@発 現 者 Ξ 章 诗 ①出 頭 人

兵軍県神戸市灘区薩原伯母野山町2-3-1

兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号

個代 理 人 弁理士 植木 久一 外1名

株式会社神戸製鋼所

明

1. 発明の名称

復合ポンディングワイヤの製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) A g または A g 合金よりなる芯材と A u ま たはAu合金よりなる外被材から構成される複合 ポンディングワイヤを製造するに当たり、前記芯 材と前記外被材の圧接が行なわれた後に、1回以 上の熱拡散処理工程と該熱拡散処理工程後に径が 10分の1以下となるように冷間加工によって伸 線する工程を設けることを特徴とする複合ポン ディングワイヤの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、AgまたはAg合金(以下単にAg と記す)からなる芯材をAuまたはAu合金(以 下単にAuと記す)からなる外被材で被覆した半 導体素子用の複合ポンディングワイヤの製造方法 に関し、詳細にはポンディング作業に際してポー ルの偏心を防止して基板への圧着を安定化でき、 純金線と同等な特性を有する複合ポンディングワ イヤの製造方法に関するものである。

[従来の技術]

半導体素子のチップ電極であるA1蒸着パッド を、外部リードに違らなるリードフレームあるい はケースに接続するに当たっては従来からポン デイングワイヤが使用されている。そしてこのポ ンディングワイヤを上記蒸着パッドに接続する方 法としては、ワイヤの先端をアーク放電等で加熱 溶融させてポールを形成し、このポールを上記蒸 着パッドに圧着する圧着ポンディング法と、該熱 圧着ポンディング法に超音波振動を併用するサー モソニックポンディング法(以下、両方法を一括 してボールポンディング法と称す)が採用されて いる。このようなポールポンディング法に用いら れるポンディングワイヤには、接合を阻害する酸 化皮膜が形成されないこと、適当な伸び及び投合 強度を有すること、A1蒸着パッドとの接合性が 良いこと等の特性が要求される。このようなポン ディング特性を構足するものとして、従来高純度

の純金線が使用されていた。

しかし、金は高値であるとともに価格変動が微しいことから、その使用量を減少させて低価格化と価格変動の影響を少なくすることができると共に純金線と同等の特性を得ることのできる様な合ポンディングワイヤが要請されている。また、純金線はポンディング作業時の高温条件下で機械的特性、特に破断強さが低下するという問題があり、これらの不都合がないポンディングワイヤが望まれている。

そこで上記要請に応えることのできる複合ポンシ ディングワイヤとして、特開昭 57 — 12543 号公 4 やには C u 、 A 1 等の非貴金属製の芯材を A u や A 8 等の貴金属で被覆した複合ポンディングを しかしこの様に芯材として ではが開示されている。しかしこの様に芯材とディングを C u や A 1 等の非貴金属を用いた複合性に問題が では では では ボンディング時に 生 が あり、 さらにつ u 芯材では ボンディング 時に 生 方 A 1 芯材では A 1 が A u よりも 6 低融点であるため

ンディングの作業性が低下してしまうという問題 点が生じる。

前記の様な合せ引き抜き法あるいは熱間静水圧 押出し法における問題を解決できる方法として本 出願人は先にAg製芯材の外周をAu製外被材で 被覆して被覆素材を形成し、該被覆素材の外周に ボール形状そのものは真球状の良いものとなるが、ボンディング時の熱によって金属間化合物を 生成しボール硬度が高くなってチップへの圧着時 にチップを破損する等の問題がある。

これに対して特開昭58-21354 号公報には高純 度Agからなる芯材の外周を高純度Auまたはこ れに特定元素をドーピングしたものよりなる外被 材で被覆した複合ポンディングワイヤが開示され ており、本出頭人においても先に金と銀の複合比 を限定した復合ポンディングワイヤについて提案 している。この様なA8-Au系復合ポンディン グワイヤでは前記非貴金属製芯材を用いた複合ポ ンディングワイヤにおける問題が解決されるが、 ポンディング作業時において第8図に示すよう に、ポール12aの中心がワイヤ部12の軸芯 12 b延長上から離れて偏心する傾向のあること が判明した。このようなポールの偏心が生じる と、Siチップ上のA1蒸着パッドに圧着する際 に、ポールが酸パッドからはみ出ることがあり、 安定したボールポンディングができなくなり、ボ

保護用の金属を被覆して複合被覆素材を形成し、 該複合被覆素材を熱間静水圧押出しまたは熱間稠 滑押し出しにより複合被覆線材に伸線した後保護 用の金属を除去して被覆線材を形成し、これを冷 間加工により70%以上の加工率で伸線して複合 ポンディングワイヤを得る方法を提案している。 しかしこの方法によっても未だ前記偏心の問題は 残されている。

[発明が解決しようとする護題]

上記状況に鑑み本発明者等は、Auの使用量を 少なくするという前提の下においてAuーAg系 復合の構成を採用することとし、その中にあっ て、ポンディング作業時のポールの偏心を防止し て基板への圧着を安定化でき、純金線と同等な特 性を有する複合ポンディングワイヤの製造方法に ついて検討した。

[課題を解決するための手段]

上記課題を解決することのできた本発明とは A s または A s 合金よりなる芯材と A u または A u 合金よりなる外被材から構成される複合ポン ディングワイヤを製造するに当たり、前記芯材と前記外被材の圧接が行なわれた後に、1回以上の然拡散処理工程と該熱拡散処理工程後に径が10分の1以下となるように冷間加工によって伸続する工程を設けることを構成要旨とするものである。

[作用]

拡散層あるいは拡散粒が成長し、その後これを伸線すれば第5図に示すように厚さの均一な拡散層6となって製品複合ポンディングワイヤの断面形状は対称となり、ポンディング時のポールの偏心をなくすことができるという知見を得た。この理由については次の様に考えている。

加烈した場合は、第3図および第4図に示すように芯材1 と外被材2 の間に前記凹凸接触点を中心とする1~2μmの程度の拡散層 4 や粒径1~2μmの拡散粒5が生じ、しかも該拡散層 4 や拡散粒5は芯材1 と外被材2 間に均一には存在せず、したがって最終製品となる複合ポンディングワイヤの断面形状が非対称となってしまい、このためポンディング時に第8図に示すようなボール個心が生じてくるという知見が得られた。

このような非対称界面を生じさせないようにするには芯材のAgにAuを添加すれば良いのではないかとの着想を抱き先にこの技術について特許出願した。しかし芯材にAuを添加するということはAuの使用量をできるだけ少なくするという当初の目的から外れる。

そこでAuを芯材に添加することなくボールの 個心をなくそうと考え、例えば芯材と外被材の圧 接が行われた後に、積極的な熱拡散処理を付加す るという手段について検討したところ、不均一な

A 8 の場合では芯材である A 8 の方にカーケンダルポイドが発生する)、複合ポンディングワイヤの断面における対称性はくずれてしまう。結局な発明においては、1回以上の熱拡散処理を行なった後に径が10分の1以下となるような冷間加工に伸線)を行なうことにより、カーケンダルポイドの発生が無く且つ均一な拡散層が十分な厚さられることがわかった。

20

グワイヤとする。このようにして復合ポンディン グワイヤを製造するとポンディング時における ボール偏心を抑制することができると共に外被材 の肉厚を一定にすることができ、外被材の酸化や 異物の混入を防止することができる。

[実施例]

実施例1

第6図(断面図)を参照しつつ本発明に係る実

第1表に示すような銀製の円柱棒1の外周に A 4 管 2 を選ね合わせて 2 潜円柱 3 を形成し、組 立てに当たっては、荻二暦円柱に嵌合する内孔を 有するCu製のダミーブロック7、8に前記2層 円柱を組み込むとともにダミーブロックで、8の 間隙9から脱気して間隙9を周搈接して密封円柱 状ピレット10を作製した。



E 要屉 玄 Ē 5 9 1.65 校 () ĮS, 条件 (==) 6.3 2 純め 93 2 ₩

张

30

該ピシット10を加熱温度550℃、加熱時間 3時間、押出比48.24 で熱間静水圧押出を行な い、さらに表面のCuを硝酸で除去し4.4 sa 中の 復合線を作成した。この時の複合線には銀層と金 層との界面に沿って径5~10μmの合金粒が生 成していた。

この複合線を700℃で15分熱拡散処理する と厚さほぼ10μmの合金層が同心円状に生成し ていた。この時A8側にはカーケンダルポイドは 形成されていなかった。さらにこの複合線を25 amp まで引抜き伸繰して複合ポンディングワイヤ を得た。譲ポンディングワイヤをサーモソニック ポンディング法で大気中でポールを作成しA1基 着基板に圧着して接続したところ安定な圧着性が 得られ、引張り強度も高かった。

尚第7図のポンディング時におけるポール圧着 時の平面図に示すように複合ポンディングワイヤ 先端のポール圧着部11,ワイヤ部12とする とワイヤ接線と圧着郵接線間の距離をそれぞれ

d max , d min とし、d = d min/d max とした時 d ≥0.5 , d <0.5 の値のものについて調べた結 果を第2表に示す。また比較のため熱拡散処理を 行わなかったものおよび市販Au線について同様 に調べた結果を第2表に併記する。



第 2 表

| | d < 0.5 | d ≥0.5 | d ≥0.5 のものの(%) | ā |
|-------------|---------|--------|----------------|-----|
| 实 谚 例 | 10@ | 2013 | 0.87 | 0.6 |
| 柒処理材 | 2.2個 | 8 @ | 0.27 | 0.4 |
| 市贩Au材 | 9 個 | 2 1 個 | 0.7 | 0.8 |

(但し測定複数 n = 10)

第2表から明らかなように実施例の熱拡散処理を施したものは市販 A u 材の結果と同等の値を示し、ポンディング時において圧着面対称性を示すことがわかる。またこの時サーモソニックポンディングの条件として荷重、基板温度、圧着時間は一定とし、超音波出力を変化させたが、はに有意差は生じなかった。

実施例 2

実施例1と同様にして得た4.4 mmがの複合線を引抜き伸線して1 mmが、250 μmが、1000 μmがの複合線を得、それぞれの複合線の芯材と外被材界面に生じた拡散粒の大きさを調べた結果を第3表に示す。



第 3 表

| No. | 線 径 | 拡散粒径 | |
|-----|---------|-------|--|
| 1 | 1 02 | 6 μ m | |
| 2 | 250 μ m | 4 μ m | |
| 3 | 100μ m | 3 μ m | |

その後さらにNo 1, 2, 3の複合線を第4表に示す条件で熱拡散処理を行い25μmのまで引抜き加工して実施例1と同様にしてポンディング試験を行った。結果を第4表に示す。

(UTA

第 4 表

| No. | 熱拡散処理条件 | 線 径 | 拡散層幅 | カーケンダルポイド | d < 0.5 | d ≥0.5 | ď |
|-----|------------|----------------|--------|-----------|---------|--------------|------|
| i | 700 で,10 分 | 1 m a → 25 μ m | 7 μ Β | 無 | 10個 | 20個 (67%) | 0.6 |
| 2 | 700 ℃,3分 | 250 μm → 25 μm | 4μα | 無 | 12個 | 18個 (60%) | 0.55 |
| 3 | 700 ℃.1.5分 | 100 µв → 25 µв | 3 μ τι | 有 | 21個 | 9個 (30%) | 0.4 |

(但し測定個数 n = 30)

第4表から明らかな様に熱拡散処理後10倍以上に伸線したNo.1.No.2ではカーケンダルポイドが発生せず、またd≥0.5 のものが 8 7 %。60%と多く、ポンディング時における偏心が少なくなっていることがわかる。

[発明の効果]

本発明は以上のように構成されているので本発明方法によって得られる複合ポンディングワイヤは純金線と同等の特性を有し、酸複合ポンディングワイヤを用いるとポンディング時ポールの偏収を抑制してポールの基板への圧着を容易にしかも確実にしてポンディングの安定化ができる。また当然のこととして Auの使用量を減少させることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係る複合ポンディングワイヤを得るための二層円柱棒の斜視図、第2図は第1図の2層円柱棒の一部横断面図、第3図および第4図は熱拡散処理工程を経ずに製造した複合ポンディングワイヤの断面図、第5図は本発明に係る

複合ポンディングワイヤの断面図、第6図は複合ポンディングワイヤを製造するためのピレット断面図、第7図はポンディング圧着時における平面図、第8図はポールの偏心を説明するための模式図である。

1 ··· A 8 円柱棒

1′…芯材

2 ··· A u 管

2'…外被材

3 …二層円柱

4 … 厚さ不均一な拡散層

5 … 拡散粒

6 …厚さの均一な拡散層

1.8 …保護用金属(ダミーブロック)

9 --- 間陸

10…復合被膜素材(ピレット)

11…圧着部

12…ワイヤ部

12a …ポール

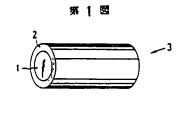
126 …帕芯

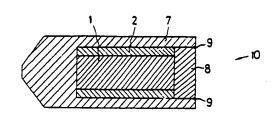
出頭人 株式会社神戸製鋼所

代理人 弁理士

植木久

代理人 弁理士





2 B

dmin dmax

第7团

第6図

第3図

4 B

12 12a 12a

第8図

手続補正書 (194)

昭和 63年 6月 22日

特許庁長官 吉 田 文 號 蹬

1、事件の表示

昭和63年特許顧算 88426号 2. 発明の名称

複合ポンディングワイヤの製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出顧人 神戸市中央区協規町1丁目3番18号 (119) 株式全社 神戸軽編所 代表者 亀 高 第 首

4. 代 理 人

住 所 大阪市北区党島2丁首387号 シンコービム407

氏名 (7540) 弁理士 植 木 久 (他1名) 電路 (06)343-2325

5. 雑正命命の日付

(自発)

6. 雑正の対象

明細巻の「発明の詳細な説明」の概

7. 緒正の内容

別紙「正誤表」の通り訂正します。



正 鎮 表

| | | 正 類 | 表 |
|-----|--------|-----------|------------------|
| 頁 | 行 | 154 | 正 |
| 9 | 18 | 伸練した後に | 細線まで伸線した後に |
| 1 0 | 20 | 線径25~30μm | 線径数十µm |
| 1 3 | 11 | sa 🌣 | μ m ^φ |
| | | | |
| | | | |
| | · ! | | |
| | | | |
| | | | |
| | ! : | | |
| | | | |

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-259541

(43)Date of publication of application: 17.10.1989

(51)Int.CI.

H01L 21/60

(21)Application number: 63-088426

(71)Applicant: KOBE STEEL LTD

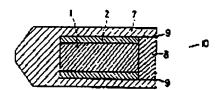
(22)Date of filing:

11.04.1988

(72)Inventor: MORITA AKIYASU

(54) MANUFACTURE OF COMPOUND BONDING WIRE





(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent eccentricity of ball for stabilizing contact bonding to a substrate by performing pressure welding of a core material consisting of Ag or Ag alloy and a coated material consisting of Au or Au alloy, performing thermal diffusion treatments once or two times, or more, and then performing wire drawing to a particular diameter by cold working. CONSTITUTION: An Ag cylindrical bar 1 which is a core material is engaged to an Au pipe 2 which becomes a coated material to form a twolayer cylinder 3 and metals (dummy blocks) 7 and 8 for protection are coated around this periphery to form a compound coated material 10 (billet). After performing wire drawing of this into a compound coated wire using the hot static water pressure extrusion or hot lubrication extrusion, a coated wire is formed by removing a metal for protection and thermal diffusion

treatment is performed for two times or more at a diameter which is two times or more of the target wire diameter during wire drawing machining. Furthermore, wire drawing is performed for a compound bonding wire with a wire diameter of $25W30\mu m$. It allows eccentricity of ball to be restricted on bonding and the thickness of coated materials to be constant.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]
[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: ___

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.